(43) 5.2.1985 (19) JP

(21) Appl. No. 58-131244

(22) 18.7.1983

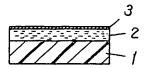
(71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K. (72) TOORU OCHI(1)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. G11B5/66,G11B5/70

PURPOSE: To obtain a magnetic recording medium which has an excellent electromagnetic conversion characteristic over a wide frequency range and is suitable for use in a metal position by forming a thin ferromagnetic metallic film layer on the magnetic coating layer formed by dispersing pulverous magnetic powder in a binder and coating such powder in a non-magnetic base and regulating the coercive force, residual magnetic flux density and thickness of the re-

spective layers in a prescribed range.

CONSTITUTION: A thin ferromagnetic metallic film layer is formed on a magnetic coating layer and the coercive force of the magnetic coating layer is made  $1,000 \sim 1,200$  oersted (Oe), the residual magnetic flux density  $2,500 \sim 3,500$  gauss and the thickness  $2 \sim 8\mu m$ . On the other hand the coercive force of the thin ferromagnetic metallic film layer is made  $700 \sim 1,500$  oersted (Oe), the residual magnetic flux density  $8,000 \sim 12,000$  gauss and the thickness  $50 \sim 4,000$  Å. The magnetic ink formed by dispersing fine particulate magnetic powder of Fe into a binder is uniformly coated on, for example, a polyethylene terephthalate film having  $9\mu m$  thickness and after orientation and drying, the coating is finished to a specular surface by which the coating is finished to  $4.5\mu m$  thickness and  $0.15\mu m$  Rz surface roughness.



(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(11) 60-22732 (A)

(43) 5.2.1985 (19) JP

(21) Appl. No. 58-131243

(22) 18.7.1983

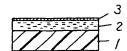
(71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K. (72) TOORU OCHI(1)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. G11B5/70,G11B5/66

PURPOSE: To obtain a magnetic recording medium which has an excellent electromagnetic conversion characteristic over a wide frequency range and is suitable for use in a metal position by forming a thin ferromagnetic metallic film layer on the magnetic coating layer formed by dispersing pulverous magnetic powder in a binder and coating such powder in a non-magnetic base and regulating the coercive force, residual magnetic flux density and thickness of the re-

spective layers in a prescribed range.

CONSTITUTION: A thin ferromagnetic metallic film layer is formed on a magnetic coating layer and the coercive force of the magnetic coating layer is made  $250 \sim 400$  oersted (Oe), the residual magnetic flux density  $1,000 \sim 1,700$  gauss and the thickness  $2 \sim 8 \mu m$ . On the other hand the coercive force of the thin ferromagnetic metallic film layer is made  $300 \sim 700$  oersted (Oe), the residual magnetic flux density  $8,000 \sim 12,000$  gauss and the thickness  $50 \sim 4,000$  Å. The magnetic ink formed by dispersing fine particulate magnetic powder of Fe into a binder is uniformly coated on, for example, a polyethylene terephthalate film having  $9 \mu m$  thickness and after orientation and drying, the coating is finished to a specular surface by which the coating is finished to  $4.5 \mu m$  thickness and  $0.15 \mu m$  Rz surface roughness.



(54) SUBSTRATE FOR MAGNETIC DISC

(11) 60-22733 (A)

(43) 5.2.1985 (19) JP

(21) Appl. No. 58-131197

(22) 19.7.1983

(71) HITACHI KINZOKU K.K. (72) SHIGEO ENDOU(2)

(51) Int. Cl4. G11B5/704

PURPOSE: To obtain an excellent floating characteristic and to improve the CSS resisting characteristic which is heretofore a problem particularly with a magnetic disc consisting of γ-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> by 2~5 times better than in the prior art by using a high-density high-hardness ceramic substrate having ≤0.1% void volume, ≥1,200Hv hardness, ≥2.2× 10\*kg/mm² Young's modulus and 70~110×10<sup>-7</sup>/°C coefft. of thermal expansion.

CONSTITUTION: The powder prepd. by adding, for example, 0.5wt% MgO to Al₂O₃ powder having ≥99.5% purity and ≤1.0µm grain size is mixed for 24hr by a wet process and thereafter the mixture is dried and granulated. The granules are molded to the molding of 150mm outside diameter ×35mm inside diameter ×2.3mm thickness under 1ton/cm² pressure. The molding is sintered for 1hr under atm. pressure in the atm. air at 1.600°C. The molding is further subjected to HIP under the conditions of 1,500°C, 1hr and 1,000atm and is then subjected to polishing to a specular surface by mechanochemical polishing by which the molding is finished to a shape sized 130mm outside diameter ×40mm inside diameter ×2mm thickness. The base plate controlled in temp. to 200°C is subjected to HF magnetron sputtering with oxidation reaction of an Fe target in gaseous Ar+O₂ to form Fe₃O₄, by which the magnetic disc consisting of the continuous thin film medium is obtd.

### (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭60—22733

⑤ Int. Cl.<sup>4</sup>G 11 B 5/704

識別記号

庁内整理番号 7350-5D 砂公開 昭和60年(1985)2月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

#### 69磁気ディスク基板

20特

顧 昭58-131197

②出 願 昭58(1983)7月19日

仍発 明 者 遠藤重郎

熊谷市三ケ尻5200番地日立金属

株式会社磁性材料研究所内

70杂 明 者 山田宏秀

熊谷市三ケ尻5200番地日立金属 株式会社磁性材料研究所内

70発 明 者 小池義治

熊谷市三ケ尻5200番地日立金属

株式会社磁性材料研究所内

切出 願 人 日立金属株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1

番2号

#### 明細質

発明の名称 磁気ディスク基板 特許請求の範囲

1. 空孔率 0.1%以下,室温と 400℃ 關熱膨張係数 70×10少℃以上 110×10少℃以下,ヤング率 2.2×10⁴ kp/nm² 以上,ピッカース硬度 1.200以上の物性を有する高密度セラミックスを用いたことを特徴とする磁気ディスク基板。

2. 特許 節求の範囲第1項において、Al 2 O 3 . Ti C . Ti B 2 . Zr O 2 の少なくとも1種以上を主成分とすることを特徴とするセラミック磁気ディスク基板。

3. 特許請求の範囲第1項において、Y2O, 6 %以上含有することを特徴とするZrO2系のセラミック磁気ディスク基板。

発明の詳報な説明

本発明は連続対談媒体高記録密度観気ディスクにおいて、セラミックスを基板材として特にディスク媒体の耐度耗性の改良に関するものである。磁気ディスク記憶装置は大容量、高記録密度化

の傾向にあり、特に高記録ではのかたは、はくりの関係をはは、ないのでは、はないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、

高記録密度の目標値としては、例えば媒体厚さ 0.1μm 以下,スペーシング 0.2μm 以下であり、 この場合媒体付加前ディスク整板加工仕様として は中心線平均表面粗さ R.a ≤ 0.01 μm , 微小う ねり≤ 0.06 μm / 4mm 等が最小限要求される。

従来セラミックス材でディスク全面に亙り本要求仕様を換す高密度、高硬度の均質な基板は得られ難く、価格的にも通常のアルミディスクに比較

特にアルマイト節の厚さは、クラック防止と表面硬度に関係している。アルマイト質の熱膨張係数はAI合金の約 1/4 と小さいため、媒体例えばア~F82〇』 静膜の作数工程の熱処理過程でアルマイトにクラックが生じる。

これを避けるためにはアルマイト層の厚さを抜 力 聊くし、 変形能を増すのが有効である。 250℃ないし 400℃までクラックフリーであるために、 アルマイト層の厚さを 3 km 以下にされている。 しかし、このアルマイト簡の厚さでは越板の表面 硬度が不充分であるため、媒体表面に関格剤を付 与しても 2万回以上の接触始動停止 (C.S.S.) に耐える媒体強度を安定して得ることが困難であり、信頼性の固から問題を残している。

本発明は上配従来技術の欠点を改良し、特に耐 CSS特性において、信頼性の高い高密度配録 研 気ディスク用セラミック越板を提供することを目 的とする。

セラミック基板としては上記AI。O。系の他、Y。O。含有ストO。系についても検討し、ディスク全面にわたり、空孔率 0.1%以下である高密度材加工基板については、ランクテーラーホブソンな数タリサーフ。タリステップ。タリロンド等

の表面特度御定機にて評価した結果、Ra≤ 0.0 1 μm, 微小うねり≤ 0.06 μm / 4mm を達成し、 磁気ディスク完成面についても同等の表面精度が 得られた。 避焼物膜媒体においては、基板特度 が転写されるため媒体表面精度も高く、前途の様 に優れた浮上性と朝CSS特性を得ることが出来 た。

# 競媒体として、スパッタリングによる 7 ー Fe 2 O s を用いた 場合、 空温から 400 で 間の 熱 酸 退 率 は 7 ー Fe 2 O s において、 80 × 10 プ で、 Fe s O s において 100 × 10 プ で 程度であり、 基 板 の そ れ は 70 × 10 プ で 以上 10 × 10 プ で 以下 で あ ること が 吸の 密 教性 上 望ましく、 基 板 の ヤン グ 率 も 熱 処 理 中 神 膜 よ り う け る 店 力 変 形 に 充 分 耐 え る よ う 2.2 × 10 4 kg / ma² 以上が 望ましい。

材料は応力、加熱などによる変態のないものが望ましく、ピッカース硬度も 1,200以上のものが加工面精度の造成および無板表面硬度の確保上望ましい。空孔率 0.3%の高密度のものについては目的とする表面精度が得られず、 3μ m 以上の欠

陥も多く 韓 膜 媒 体 用 ディスク 幕 板 として は 不 適 当 で あった。 実 施 例 1

純度 99.5%以上、粒径 1.0μ ■ 以下の A I 2 O3 粉末に M g O 6.5 重優% 薬加した 粉末を模式により 24時間混合したのち、乾燥、造粒し、これを 1 ton / cm² の圧力で外径 150mm ×内径 35mm× 2.3 mm原さに成形し、この成形体を大気中で 1600℃で 1時間常圧換結をした。。さらに 1500℃、 1時間 1000気圧の条件で H I P した。しかるのち、ラッピングおよびメカノケミカルボリシングにより酸面研磨加工を施し、外径 130mm ×内径 40mm× 輝さ 2mm の形状に仕上げた。

欠格密度 G~ 2ケ/am² であった。ピッカース硬

度HV = 1800, 無野張率α = 77×10プ℃. ヤング 率η = 3.6×10 kg/am² であった。

空孔 0.1%以下の高密度、且つ高硬度AI2 O。材を使用したため、上記の様な高表面精度が 得られたものである。

一方、厚さ 3 M B のアルマイト層を有するアルミディスクについて本質的に同一の加工条件で加

エし、同様の工程で1700Åの7-F82〇。 神殿を形成、パニシング処理および間清膜を形成した磁気ディスクについては、表面箱度等はほぼ上配A12〇。 基板に近い値を得、浮上量 0.2μ m を確認し得たが、耐CSS寿命は 1~ 2万回程度であった。空孔率 0.1%以下の高密度・高硬度A12〇。 基板を用いた磁気ディスクの方が耐CSS特性に優れていることが確認できた。

### 实施假2

純度 99.5%以上、 粒径 1.0μm 以下の A | 2 Om 粉末および T i C 粉末および A | N, M g O 粉末を各々 68.5型 型光、 30重 型光、 1型 型光、 0.5 重 型光秤量し、実施例 1 と同様な方法で成形体を作製した。成形体は 1650℃で 1時間 常圧競結し、一さらに 1500℃、 1時間、1000気圧の条件下で H i P した。これを実施例 1 と同様な工程で加工し、実施例 1 と同一形状のディスク 基板を得た。空孔平は 0.1%以下、 H ν − 1900、 α − 70×10~℃、 7 − 4.0×10・kg/mm² であった。

加工基板の表面精度はRa = 0.004μm,Rmax・

= 0.03  $\mu$  m , 微小うねり 0.04  $\mu$  m / m m , 3 $\mu$  m 以上のポア等欠陥密度は 0~ 1ケ/ m  $a^2$  であった。

実施例 1 と同様な方法で、Ra = 0.005 μm. Raax = 0.05 , 微小うねり 0.05 μm / 4mm の 磁気ディスクを完成した。 関様に浮上性、 CSSテストを行ない、スペーシング 0.13 μm. , 耐 CSS性 5万回を確認し得た。

本 A I a O a ・ T i C 材はT i C 含有型 20% ないし 40% では切削性に優れており、極めて優れた加工替板表面精度を得ることができ、この特度が完成磁気ディスクの面精度に転写されていることを確認した。

め、本線映磁気ディスクについて、関様にAlo Oi・Ti Cを基板とした、いわゆる線膜磁気へ ッドにてCSSテストを行なった結果、アルマイ ト処理アルミニウム基板ケーFe。O。 辨膜磁気 ディスクにおけるよりも耐CSS特性に優れてお り、 2万回以上のCSS寿命を確認した。

実施例3

#### 特別昭60-22733(4)

実施例1と同様な方法で加工評価した基板の表面精度はRa = 0.004μm , Raax = 0.03 μa , 微小うねり 0.04 μm / 4mm , 3μm 以上のポア等欠陥密度は 0~ 1ケ/mm² であった。実施例1と同様な方法で同一形状のディスクを完成、同様な方法でテストし、 0.15 μm の浮上盤 , 8万回以上の耐СSS性を確認した。

#### 実施祭4

以下, Hν = 1500, α = 82×10ッセ, η = 3.7× 10 kg/mm² であった。

実施例 1 と同様な方法で加工評価した基板の表面精度はRa = 0.004μm, Rmax = 0.02 μm, 微小うねり 0.04 μm / 4mm, 3μm 以上の欠陥密度は 0~ 1ケ/mm² であった。

実施例 1 と同様な方法で同一形状の磁気ディスクを完成、同様な方法で評価した結果、浮上型 0.13 μ m , 5万回以上の副CSS住を強認した。実施例 5

軽度98.5%以上、粒径 1.0μ m 以下の 2 r O 2 および Y 2 O 3 を各々82、18 重量 % 難成の 原料を用い、実施例 1 と同様な方法で作製し、次の特性の H I P 挽結体を得た。空孔率 0.1%以下、 H V - 1.250、α = 97×10 2 ℃、 η - 2.3×10 4 kg / mm。 実施例 1 と同様な方法で加工評価した益板の表面特度は R a - 0.003μ m . R max = 0.02 μ m . 数小う a り 0.03 μ m / 4 mm , 3μ m 以上の欠陥密度は 0 ~ 1ケ / mm² であった。

実施例1と同様な方法で同一形状の磁気ディス

クを完成、同様な方法で評価した結果、浮上量 0 .13 μm , SSC 7万回以上を確認することが出来た。

従って、 Z r O 2 ・ Y 2 O 1 系ディスク基板材としては Y 2 O 3 が 18重置%以上含むものが最適であり、空孔率 0.1%以下の高密度材を抵板として用いた γ ー F e 2 O 3 禁機艇気ディスクは従来にない浮上特性と耐 C S S 性を示すことが明らかとなった。

本発明により、空孔率 0.1%以下、且つHv120 0 以上の硬度とヤング率 2.2×10 kg/am²以上。 本セラミック基板は 5インチ以下の比較的小型のディスクにおいては原材料費が少ないので、比較的有利となり、また、HIP等の適用により生産性の面から小型ディスクは有利であり、将来小型高記録密度ディスクへの応用も期待出来る。

出願人 日立金属株式会社会



## 特別昭60- 22733(6)

手統補正都 収和 58 年 10 月 1 3 日

特許庁審査官股

事件の表示

昭和58年 特許額 第131197号 発明の名称 磁気ディスク基板 補正をする省

事件との関係
特許出額人
住所
東京都千代田区丸ノ内ニ丁目1番2号
名称
(508)日立金属株式会社
電話
東京03-284-4642

代表名 河 野 典 夫

補正の対象

明和書の「発明の詳報な説明」の (類。) ・ 補正の内容 ・ 別紙の通り。

//

明報書の「発明の詳和な説明」の何の記較を下記の通り訂正する。

記

- (1) 明細書第3頁末行の「順渦削」を「潤滑削」 に訂正する。
- (2) 周魯第4頁第14行の「共沈法」を削除する。
- (3) 周鶴第7頁第17行の「 0.06 μm 」を 「 0.006μm 」に訂正する。
- (4) 剛盤第8頁第14行の「 0.1μm jを「 0 .06 μm 」に訂正する。
- (5) 同世第10頁第14行から第19行を削除する。

以上